# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



### Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

03265814

**PUBLICATION DATE** 

26-11-91

APPLICATION DATE

16-03-90

APPLICATION NUMBER

02064018 .

APPLICANT: OLYMPUS OPTICAL CO LTD;

**INVENTOR:** 

**ENDO ITARU;** 

INT.CL.

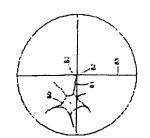
G02B 21/32 // A61K 48/00

TITLE

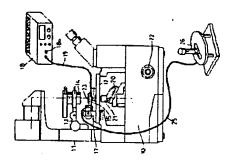
MICROSCOPE WITH ELECTRODE

FOR HIGH VOLTAGE PULSE

**APPLICATION** 



cited in the European Search Report of EP 95108977.0 Your Ref.: HOOS-EOA



ABSTRACT: PURPOSE: To observe the injection of an arriving material into a local part like the tip part of a neuron tip by providing an aligning mechanism for alignment adjustment in a plane perpendicular to the optical axis of an electrode holder, a moving mechanism which moves the electrode holder along the optical axis, and a power unit which generates high voltage pulses at an electrode.

> CONSTITUTION: A metallic electrode 16 is moved down by moving the fine moving joy stick of a hydraulic operation part 26 slowly to focus on two black dots 82 indicating electrode tips, and also lowered clamping the neuron tip 81. Then the application switch 18a of the power until 18 is operated at the position where the joy stick abuts on a lower-limit stopper position to apply a voltage which is set previously and a high voltage pulse with pulse width to the periphery of the neuron tip 81. Consequently, the cell film is bored instantaneously and the arriving material which is dissolved in a culture solution is injected through the hole. Consequently, the injection of the arriving material can be observed through a microscope.

COPYRIGHT: (C) JPO

## 9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ® 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-265814

®Int.Cl. 5 G 02 B 21

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月26日

G 02 B 21/32 // A 61 K 48/00

7246-2K 8615-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

❷発明の名称

المبائل معا

高電圧パルス印加用電極を備えた顕微鏡

②特 願 平2-64018

**20出 願 平2(1990)3月16日** 

@発明者 遠藤

到 東京都渋谷区幡ケ谷 2-43-2 オリンパス光学工業株式

会补内

勿出 願 人 オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

四代 理 人 弁理士 篠原 泰司

外1名

明細

#### 1. 発明の名称

高電圧パルス印加用電極を備えた顕像鏡

#### 2. 特許請求の範囲

標本とコンデンサーレンズとの間に絶縁された 2 本の電極を光軸に沿うに保持する電極内でを ダと、前記電極ホルダの光軸に垂直な平面内で電 地出し調整を行うための芯出し機構と、前記電極 ホルダを光軸に沿って移動させる移動機構と 電圧パルスを前記電極に発生させる電源装置とを 備えて成る、高電圧パルス印加用電極を備えた顕 数鏡。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、顕微鏡観察下において人や哺乳動物由来の培養細胞に外来の遺伝子や外来物質を注入するための高電圧パルス印加用電極を備えた顕微鏡に関する。

#### 〔従来の技術〕

外来遺伝子を培養細胞に注入し、その発現様式

1

からその遺伝子の構造と機能を対応付けようとす る試みとして、従来から行なわれている注入方法 にマイクロインジェクション法がある。このマイ クロインジェクション装置を備えた顕微鏡の側面 図を第11図に示す。この顕微鏡は、ステージ1 に載置されていて内部に培養細胞2aが収納され た培養容器2と、ステージ1の上方に設けられた コンデンサーレンズ 3 と、ステージ 1 の下方に設 けられたレポルバー4に取付けられた対物レンズ 5 と、取付金具 6 を介してステージ 1 の下面に固 定されていてそのマイクロピペット7aの先端が 培養容器2内の培養細胞2aの近く即ち顕微鏡の 焦点位置付近に延びているインジェクション装置 7とを備えている。そして、これは、インジェク ション装置1のマイクロピペット1aを降下させ て培養容器2内の培養細胞2aを穿刺することで、 培養液中に予め混ぜておいた外来遺伝子や酵素等 の外来物質を注入させるブリッキングなる手技を 行うように構成されている。又、このマイクロビ ペット7aの中に外来遺伝子をつめておいて培養

2

細胞2a内に直接注入することもできるようになっていた。

他の従来技術として、培養細胞に高電圧パルスを加えて外来物質を取り込ませる方法がある。これはエレクトロボーレーション(Erectroporation)法と呼ばれ例えば外来の遺伝子を取り込ませようとする時には、細胞とDNAの混合液を作り一定時間静置させることでDNAを細胞付近に吸着させた後、該混合液の入った容器に浸した一対の面状電極により高電圧パルスを加えることで細胞膜により高電圧パルスを加えることで細胞膜により高であるものであった。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところが、上記のマイクロインジェクション法で注入を試みようとする時、マイクロピペット7aを培養容器の底面に対して垂直に降下させて行き細胞2aを突き刺すことから、その降下操作に多大な神経を使うことになり、作業時の負担が多く、下げすぎによりマイクロピペット7aの先端で容器2の底面を突き該先端を破損させることが

3

又、エレクトロポーレーション法は、比較的大きな面電極を使用するため、インジェクションの前処理として両電極間に培養細胞を浮遊状態となるように処理しなければならず、その処理工程が頃錐であることや培養容器の底面にはり付いて成長する神経細胞のようなモノレイヤーには不向きであること、更に培養細胞の特定の局所部分を狙うインジェクションが不可能であるという欠点があった。

本発明は、上記の問題点に鑑み、従来困難とされていた神経細胞のようなごく薄い細胞やその神経突起の先端部のような局部分への外来物質のインジェクションを観察と同時に容易に行うことができ、作業効率の高い、高電圧パルス印加用電極を備えた顕微鏡を提供することを目的としている。「課題を解決するための手段」

本発明による高電圧パルス印加用電極を備えた 顕微鏡は、標本とコンデンサーレンズとの間に絶 録された2本の電極を光軸に沿うように保持する 電腦ホルダと、前記電極ホルダの光軸に垂直な平

多かった。又、第12図に示す如く、培養細胞2 aの横断面を模式的に表わすと、核 2 a′とその 周辺に若干の盛り上がりがある以外細胞質2a・ の部分は極めて薄く広がっているのが普通である。 そして、培養細胞2aは弾力性に富むため、盛り 上がって厚みのある核2 a′付近への穿刺はとも かく、薄く広がる細胞質2 a \* の部分への穿刺で は細胞膜がマイクロピペット7aに押されてへこ むだけで穴を明けることができず、困難を極める という問題があった。更に、勢い余って細胞を突 き破り、結局容器2の底面でマイクロピペットで aを破損させることが多かった。更に、近年は培 養手技の発達と各種の細胞内注入法の普及により、 その対象とされる培養細胞は神経細胞のようなご く薄く広がる細胞をはじめ、神経細胞から細く薄 く延びた神経突起の先端部というように局所化し てきており、例えば神経突起の先端部に蛍光標識 物質のインジェクションを行ない、蛍光標識物質 が神経突起内でどのように拡散、輸送されるか観 察したいという要望が増加している。

4

面内での芯出し調整を行うための芯出し機構と、 前記電極ホルダを光軸に沿って移動させる移動機 構と、高電圧パルスを前記電極に発生させる電源 装置とを備えて成るものである。

#### (作用)

上記構成によれば、高電圧パルスインジェクション法(エレクト ロポーレーション法)を顕微鏡観察下で容易に行うことができ、その結果従来困難とされていた神経細胞のようなごく薄い細胞やその神経突起のような細い部分への外来物質のインジェクションが顕微鏡観察下で可能となった。而も、その作業は容易で効率も高い。

#### (実施例)

以下、図示した実施例に基づき本発明を詳細に 説明する。

第1図は本発明による高電圧パルス印加用電極を備えた顕微鏡の一実施例の側面図であって、10は顕微鏡本体、11は照明系支柱、12は顕微鏡本体10に固定されたステージ、13はステージ12の上方にて照明系支柱11に取付けられた

コンデンサホルダ、14はコンデンサホルダ13 に支持されたコンデンサーレンズ、15はステー ジ12とコンデンサーレンズ14との間に配置さ れ且つ芯出し機構を備えている電極ホルダ、16 は電極ホルダ15に垂下した状態で保持されてい るポイント電極の如く構成された一対の金属電極、 17はステージ12の上面にネジ止め固定されて いて電極ホルダ1.5を着脱自在に支持すると共に 上下方向に駆動する例えば特公昭57-2812 2号公報に記載の如き油圧駆動部、18は顕敬鏡 本体10の外に配置されていて絶縁コード19を 介して金属電極16の先端部に高電圧パルスを発 生させると共に該高電圧パルスの電圧,パルス幅 を変化させ得る電源装置、20はステージ12の 下方で顕微鏡本体!に上下動可能に装架されたレ ボルバー、21はレボルバー20に固定された対 物レンズ、22はレポルパー20を上下動させて ピント合わせを行う準焦ハンドル、23は培養細 胞の入ったシャーレ、25は油圧駆動部17と油 圧操作部26の間を接続する油圧伝達チューブ、

7

曲がっていて該基部で絶録コード19が接続されていると共に内部に2本の絶録されたコードが通され且つ該先端部で該2本のコードに2本の金属電極16が夫々接続されたL字型のホルダである。

第4図及び第5図は夫々油圧駆動部17の一部 破断平面図及び縦断面図であって、 3 7 はステー ジ12の上面にネジ止め固定されていて縦方向の メスアリ37aを有している取付台、38は取付 台37に貫通枢着されていて一端に溝を有する抜 け防止用頭部38が形成され且つ他端にサラバネ 39が嵌装されその後に租動ハンドル40が螺着 されたピニオン軸である。尚、ピニオン軸38を 固定して租動ハンドル40をねじ込む方向に回転 させると、サラバネ39が圧縮されて大きな反発 力が生じ、これを利用してピニオン軸38と粗動 ハンドル40を一体的に動かす時の操作力を調整 することができる。又、ピニオン軸38と粗動ハ ンドル40との間の摩擦力は、サラバネ39で生 じる摩擦力により十分大きく設定してあるので、 粗動ハンドル40のみがピニオン軸38に対して

2 6 ぼ操作ハンドル 2 6 a の揺動操作により油圧 駆動部 1 7 を駆動する例えば特開昭 6 1 - 1 9 4 4 1 7 号公報に記載の如き油圧操作部である。

第2図及び第3図は夫々電極ホルダ15の一部 破断平面図及び縦断面図であって、28はそのオ スアリ28aが油圧駆動部17のメスアリに嵌合 し且つクランプネジ29の締め付けにより該メス アリに固定される環状の支持枠、30は支持枠2 8内に光軸と直交する平面内で移動可能に挿入さ れていると共に支持枠28に螺合されたパネセッ ト31,31及び芯出しツマミ32,32により 中心に向って押圧されていて芯出しツマミ 3 2, 3 2 の進退により芯出しが行われる環状の芯出し 枠、33は芯出し枠30に嵌挿されていて支持枠 28を貫通し且つ芯出し枠30に螺着された固定 ネジ34を締め込むことにより芯出し枠30に固 定され、且つ緩めることにより芯出し枠30から 離脱し得るようになる環状のホルダ枠、35は基 部がホルダ枠33に水平状態で貫通保持され且つ 先端部がホルダ枠33の中心において下方へ折れ

8

第 6 図は油圧操作部 2 6 の級断面図であって、5 9 は基台、6 0 は支柱 6 1 を介して基台 5 9 上に固定されていて中央部に長溝 6 0 a が形成されたハンドレスト、6 2 は基台 5 9 上に固定された筒状のフレーム、6 3 はフレーム 6 2 の側壁に固定されたシリンダ、6 4 はシリンダ 6 3 内を油室6 3 a と空室 6 3 b に区分するローリングダイ

フラム、65は一端がローリングダイヤフラム6 4に固定されたピストン杆、66は基台59上に 固定され且つ水平方向(第6図矢印A方向)に摺 動可能であると共にピストン杆 6 5 の他端と接続 されていて上部に頭部が球状のレバー66aを有 しているスライダ、67はフレーム62の頂壁に 上下方向に進退可能に螺着された支持枠、68は 支持枠67に回動可能に支持されていて下部にレ バー66aの頭部と嵌合する凹部68aが形成さ れたポール、69は下端がポール68の上部に固 着されたシリンダ、70は下端がシリンダ69の 上端に固着され且つ中途部が長溝60aにより矢 印B方向に案内された微動ジョイステックである。 そして、ジョイステック70の揺動によりボール 68が回動してスライダ66が摺動せしめられる ようになっている。71はシリンダ69内を油室 69 a と空室 69 b に区分するローリングダイヤ フラム、72は油室63a及び69aの間を接続 する油圧伝達チューブ、73は下端がローリング ダイヤフラム11に固定されたピストン杆、14

1 1

動ツマミ14を併用して電極ホルダ15を下降さ せ、金属電極16の先端をピント位置のわずか上 方に持ってくる。この時4×~10×の対物レン ズ21を用いるが、第7図に示す如く、金属電極 16の先端が視野の中で2つの黒い点82.82 となって現われてくる。ここで芯出しツミマ32. 32を進退させて芯出し枠30の位置調整を行う ことにより金属電極16を視野の中心に持ってく る。さらには、接眼レンズのクロス目盛83等に 合わせて正確な中心出しができればなお良い。最 後に、油圧操作部26の微動ジョイステック70 をゆっくりと揺動操作して下限ストッパ位置まで 倒し、その状態のまま粗動ツマミ74を回転させ て、 金属電極 1 6 を下降させ、その先端を培養細 胞(神経細胞80)のピント位置に一致させれば 全体のセッティングが完了する。

次に、培養細胞に対する高電圧パルス法によるインジェクションを行う。 微動ジョイステック 70 を揺動操作すると、ピントを合わせた位置を下限として 100~500 μmの金属電極 160 ト

はジョイステック70の上端にジョイステック7 0の中心軸の周り(第6図矢印C方向)に回転可能に装架されていると共に図示しないねじ軸を介してピストン杆73の上端と連結されていてその回転によりピストン杆73を軸方向に移動せしめる租動ツマミである。尚、ハンドレスト60の長満60aの両端線がジョイステック70の揺動範囲を決めるストッパとしての役割を果たしている。

次に本実施例を用いて高電圧パルスを印加して 培養細胞に外来物質を注入する方法について説明。 する。

先ず顕微鏡鏡体部Mの光学系を適切に調整した後、ステージ12上に載置されたシャーレ23の中の培養細胞に対し準焦ハンドル22によりピント合わせ作業を行う。次に、油圧駆動部17の租動ハンドル40を操作して電極ホルダ15をシャーレ23に向って下降させる。オスアリ42がステージ12の上面に突き当たった所で電極ホルダ15の金属電極16の先端が培養細胞の略上方に到適したことになる。更に、油圧操作部26の租

1 2

下動が可能である。第7図に示すように顕微鏡の 視野内においてインジェクションしようとする神 経細胞80の神経突起81を視野の中心にくるよ うにし、微動ジョイステック70をゆっくり移動 させて金属電極16を降下させ、電極先端を示す 二つの黒い点82,82に徐々にピントが合うよ うにすると共に神経突起81を挟み込むよう降下 させてくる。そして、微動ジョイステック70が 下限ストッパ位置に突き当たった位置で電源装置 18の印加スイッチ18aを操作して、予め設定 された電圧とパルス幅の高電圧パルスを神経突起 81の近傍に加える。尚、加えられる電圧は持続 時間 1 0 ~ 2 0 0 μ s , 電解強度 0. 5 ~ 2 k V / cm程度で、細胞の種類により最適値は異なる。加 えられたパルス電圧により細胞膜に瞬間的に穴が あき、そこから培養液中に溶かされていた外来物 質が取り込まれることになる。その後、細胞膜は 速やかに修復されるものと考えられている。外来 物質として蛍光色素を使うと、この取り込まれた 蛍光色素が神経突起8!内を拡散、輸送される様 子がインジェクション直後から連続的に顕微鏡観察できる。

第8図は位相差観察を行う時の構成を示し、コンデンサーレンズ14の内部にはリングスリット14aが配置され、対物レンズ21の内部には位相板21aが含まれている。リングスリット14aと位相板21aは光学的に共役な関係にある。公知のこの位相差光学系は、コンデンサーレンズ14から試料に向ってリング状に集光するよう照明され、その光軸付近の光束は使われない。

第8図においてその電極ホルダ15の金属電極 16はその光軸に沿って配置されているので、位 相差観察における位相差効果を損なうことなく神 経突起のような透明物体を観察することができる。

第9図は金属電極16の先端距離をインジェクションを行う細胞の大きさに合わせて変えるための構造を示している。36は電極チューブであって、これは絶縁性の材料から成り、2本の金属電極16、16を通すための2本の孔が値かな傾きをもってあけられている。従って、電極チューブ

1 5

ムの解明等に利用が期待される。

又、高電圧印加用電極は顕微鏡と一体的に構成されているから、インジェクションの直後からその後の経過を連続的に顕微鏡観察できるようになった。

又、 金属電極の上下動操作により培養細胞に対する連続的な高電圧パルスインジェクションが可能となり、 その結果従来から行われているマイクロピペットによるブリッキング法と同等以上の作動効率を上げることができる。

又、金属電極を照明光軸に沿うように配置した から、位相差観察下でもその位相差効果を損なう ことがない。

又、金属電極の先端間隔を可変にした構造を備 えているので、大きさの異なる培養細胞に最適な セッティングを行うことができる。

更に、金属電極の先端部を湾曲部に形成しているので培養容器の底に傷を付けたりして観察しに くくなることが防止できると共に、電極を下げす ぎた時でも電極の曲がりを防止することができる。 3 6 の上下動により 2 本の金属電極 1 6 の先端間隔を A から A ′ の間で変えることができ、対象細胞の大きさに合わせて適切な電極間隔を設定することができる。

第11図は金属電極16の先端部に湾曲部16 aに形成することでインジェクション時のシャーレ23の底との衝突によるシャーレ23の傷付き や電極16の曲がりを防止し得るようにしたもの を示している。

#### [発明の効果]

1 6

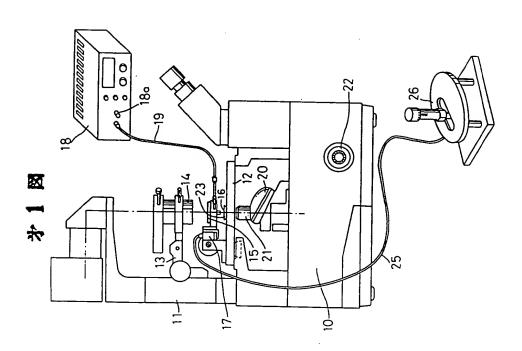
#### 4. 図面の簡単な説明

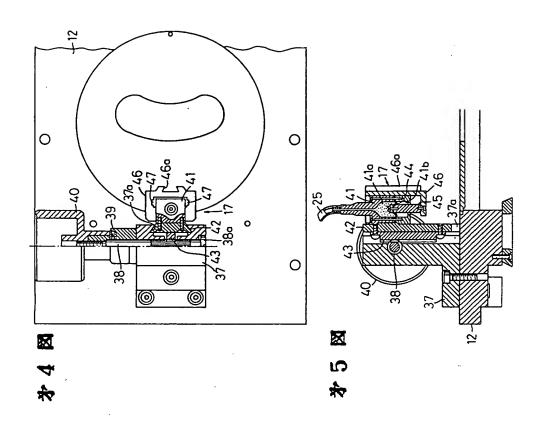
第1図は本発明による高電圧パルス印加用電極 を備えた顕微鏡の一実施例の側面図、第2図は大 第3図は大々上記実施例の電極ホルダの一部を断 平面図及び縦断面図、第4図及び第5図は大 に変動がある。 記を例の曲圧駆動部の一部破断平積に数の をの構成を示すを例における観察、を がの電極のでは上記実施例において位相を観察を がある。 図、第8図は上記実施例において位相を観察を がある。 の電極のではないがある。 東施例の電極の変形例の構成を示す斜視図、第12図は上記 東施例の電極の変形の構成を示す斜視図、第12図は 1図は従来例の一部破断面図である。 細胞の横断面を様式的に示す図である。

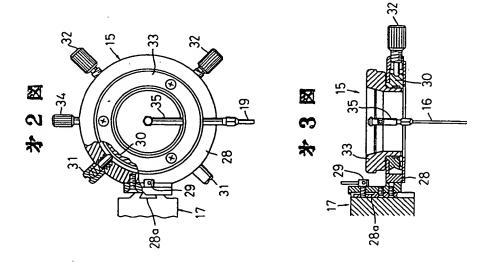
10…頭微鏡本体、11…照明系支柱、12…ステージ、13…コンデンサホルダ、14…コンデンサーレンズ、15…電極ホルダ、16…金属電極、17…油圧駆動部、18… ・電源装置、19…・絶縁コード、20…・レボルバー、21…対物レンズ、22……準無ハン

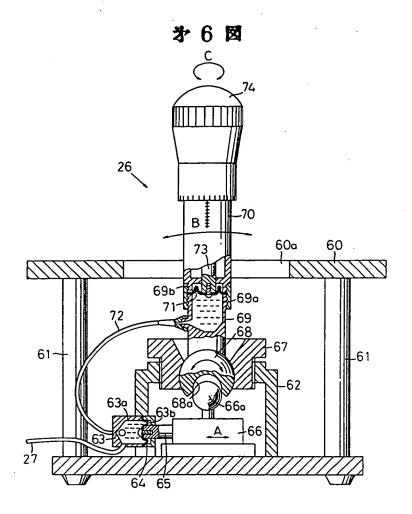
ドル、23・・・・シャーレ、25.72・・・・油圧伝 遠チューブ、26・・・・油圧操作部、28・・・・支持 枠、29・・・・クランプネジ、30・・・・芯出し枠、 3 1 ・・・・バネセット、3 2 ・・・・芯出しツマミ、3 3・・・・ホルダ枠、 3 4・・・・固定ネジ、 3 5・・・・ホ ルダ、36…・電極チューブ、37…・取付台、 3 8・・・・ピニオン軸、 3 9・・・・サラパネ、 4 0・・ ∵粗動ハンドル、41,63,69・・・・シリンダ、 4 2・・・・オスアリ、 4 3・・・・ラック、 4 4 . 6 4 . 7 1 ・・・・ローリングダイヤフラム、 4 5, 6 5. 73・・・・ピストン扞、46・・・・スライド台、47 ・・・・ローラガイド、59・・・・基台、60・・・・ハン ドレスト、61・・・・支柱、62・・・・フレーム、6 6・・・・スライダ、 6 7・・・・支持枠、 6 8・・・・ボー ル、70・・・・微動ジョイステック、72・・・・租動 ツマミ、80・・・・神経細胞、81・・・・神経突起、 8 2 ・・・・黒い点。

1 9

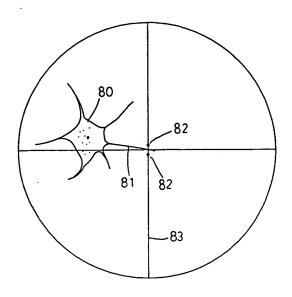






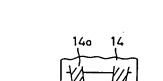


才7四

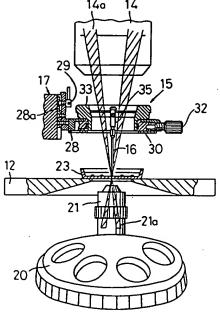


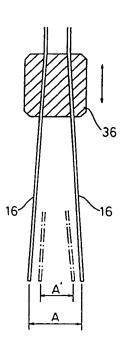


才 8 図



**岁9** 図





才10図

